

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

52-044155

(43)Date of publication of application: 06.04.1977

(51)Int.CI.

H01J 3/04

(21)Application number: 50-119738

(71)Applicant: HITACHI LTD

06.10.1975 (22)Date of filing:

(72)Inventor: KOIKE HIDEKI

SAKUMICHI KUNIYUKI TOKIKUCHI KATSUMI

SHIKAMATA ICHIRO

## (54) MICROWAVE ION SOURCE FOR PAPER-STRIP TYPE BEAM

(57)Abstract:

PURPOSE: As for the structure of the discharge room of microwave ion source, the portion except ridge-type electrode is made into a column shape. As a result, a simple structure as well as improved cooling effect can be ensured.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



許 頭 8

 $_{\text{KIAD}}50_{\pm}10_{\pi}6_{\text{H}}$ 

売 明 者

東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地

株式会社 日立製作所中央研究所內

小 虺

特許出願人

作 \* 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

老 条(510) 株式会社 日 立 製

代 理 人

28 病 東京都千代田区丸の内一丁目5 都1 写 株式会社 日 立 製 作 所 内 電話東京 270-2111(大代数)

£ \$ (7287) 9 里士 莎 田 利

方式

50 119738

!!! 福第二世

#### 明 組 書

発明の名称 短間ビーム用マイクロ放イオン領 特許請求の範囲

短冊ピーム用マイクロ放イオン源の放電窓にかいて、リッジ形放電電板以外の空間を円柱状にし、 そこに円柱状絶縁物を入れた放電電をそなえると とを特徴としたイオン源。

#### 発明の詳細な説明

本発明は短冊ピーム用マイクロ放イオン源の放置窓の改良に関するものである。

第1図は短冊ピーム用マイクロ被イオン側の構成を示す図である。第1図にかいてマイクロ被発提器1で発生したマイクロ被は、立体回路2を通り放電窓3には送される。放電窓3には磁場コイル4による直旋磁場が、マイクロ放電界に対して直角方向に印加されてかり、これらの相互作用により放電窓3内の試料ガスがブラズマになる。放電3内で生成されたブラズマのうちイオンは、展方形の穴のあいた引出し電極系5により、短冊形イオンピーム6として取り出される。

### 19 日本国特許庁

# 公開特許公報

①特開昭 52-44155

43公開日 昭 52.(1977) 4.6

②特願昭 50-//9738

②出願日 昭50 (1975) 10.6

審查請求 未請求

(全3頁)

庁内整理番号

6577 54

1 Int. Cl<sup>2</sup>.

識別記号

第2図は従来技能による短冊ピーム用マイクロ 彼イオン源の放電窓を示す図である。マイクロ彼 はとの図でAの上方からリッジ形電極7に供給さ れる。8の部分にはマイクロ彼が放電窓内でカッ トオフにならないようにするためと、ブラズマ発 生部分をリッジ形電極7の間にのみ限定するため に絶縁物が入れてある。

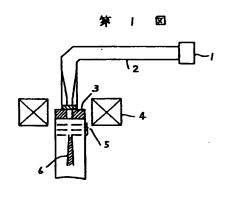
一般に第3図に示すよりなリンジ形断面の導放 95のカットナフ探号 1 c. は、

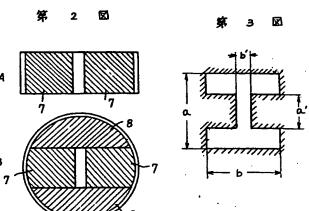
また、とのようなイオン環の動作中において放 電電框7は、電子およびイオンの衝撃により加能 される。したがつて、との放電電框7を外部から 冷却するととが必要となる。この冷却効果を上げ るためには放電電框7と放電電を一体構造で作る のが有効である。しかし、第2図に示すようを従 来技術の放電窓では、構造が複雑をため放電電框 7と放電電を一体 遊にすること、および充てん 用の絶縁物8の作成が容易でない。

本発明の目的は、放電窓の性能を低下させると となく構造を簡単にし、上記の欠点をなくすこと にもる。

以下、本発明を実施例により詳細に説明する。 第4図は本発明の放電室の構造を示すもので、マ イクロ波はこの図でAの場合上方からBの場合紙 面に垂直で手前からリンジ形電框?に供給される。 リッジ形電極の間隔は 5 mm、概は 2 0 mmで、リッ 少形電極以外の部分8は直径15mの宝化ポロン 丸棒である。との広電窓のカツトオフ被長は、第 3図に近似させて計算すると約10㎝であり、使 用しているマイクロ波( 2,4 5 GHェ) がとの放 電電を通るときの波長は窒化ポロンの比勝電率が 約4であるから約6㎝となり、マイクロ彼はカク トォフにならず放電窓内にプラメマを発生させる ことができる。

また、第5図は別の実施例を示すもので、本発 明により放電窓を一体構造にすることが容易にで





きるので冷却パイプ 9 を放電電福 7 の丘くまで通 すことができ、放電電框 7 の冷却効果をあげるこ とができる。

とのように、放揮窓においてリッジ形電征以外 の部分を円柱状にすることにより構造が簡単にな り、放電常を一体構造にして冷却効果をあげると とができる。また、充てん用の絶縁物の作成も容 島になる。

#### 図面の簡単な説明

第1図は短間ビーム用マイクロ波イオン線の構 .成を示す図、第2図は従来技術による放電電を示 **才図、第3図はリッジ導放管中のカットオフ波長** の説明図、第4図は本発明による放電室を示す図、 第5図は冷却効果をあげた放電窟を示す図である。

(4) .

代理人 弁理士 存田利

-302-

### 添附啓類の目録

(1) 例 細 書 1油 (2) 四 版 1法 (3) 受 任 状 1法 (4) 特 許 順 期 本 1法

前記以外の発明者、特許出願人または代理人